

■ 公募情報

公募No.	2025T-112
職種	有期研究技術員
部署	Beyond 5G研究開発推進ユニット テラヘルツ研究センターテラヘルツ連携研究室
業務名	集積型テラヘルツ信号処理デバイスの研究開発・支援業務
業務内容	光集積回路技術を用いたテラヘルツ信号処理デバイスの研究開発・支援業務を行う。 光集積回路デバイスの作製プロセス、特性評価等に係る開発・支援業務を当機構のメンバーと協力して進める。また、実験機器・設備の運用・保守業務の支援も行う。
自発的な研究活動等の実施に関して	機構内外の競争性を有する研究資金（科研費等）への申請資格がありません。
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第15条の2の対象業務該当の有無	【有】
応募要件	半導体デバイス作製プロセスに携わった経験を有することが望ましい。
募集人員	1人
本年度契約期間	採用日 ～ 令和8年3月31日（更新の可能性：有り）
更新した場合の雇用期間（又は期日）	一定の条件を満たした場合に、採用日より最長5年
給与（基本給）	459,000円 ～ 515,000円／月 本給は学歴や職務経験等を考慮し決定します。ただし、本給については、国家公務員の給与に準拠していることから国家公務員の給与に改正があり、当機構労働組合等の合意後に本給の改定が生じた場合は変更する。
勤務地名称	本部 (東京都小金井市)
勤務頻度	週5日（週37時間30分勤務） ※時間外労働有

※ 部署名および勤務地名称（業務名、業務内容の記載を含む）に関しては、組織改編等により変更となる場合があります。

※ 従事する業務及び勤務地の変更範囲：原則として変更無し